IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANTS

Dong-Jae Shin et al.

SERIAL NO.

Not Yet Assigned

FILED

December 8, 2003

FOR

METHOD FOR MAINTAINING WAVELENGTH-LOCKING OF

FABRY-PEROT LASER REGARDLESS OF CHANGE OF EXTERNAL TERMPERATURE AND WDM LIGHT SOURCE

USING THE METHOD

PETITION FOR GRANT OF PRIORITY UNDER 35 USC 119

MAIL STOP PATENT APPLICATION COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. BOX 1450 ALEXANDRIA, VA. 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby petitions for grant of priority of the present Application on the basis of the following prior filed foreign Application:

COUNTRY

SERIAL NO.

FILING DATE

Republic of Korea

2003-25147

April 21, 2003

To perfect Applicant's claim to priority, a certified copy of the above listed prior filed Application is enclosed. Acknowledgment of Applicant's perfection of claim to priority is accordingly requested.

Respectfully submitted,

Steve S. Cha

Attorney for Applicant Registration No. 44,069

CHA & REITER 210 Route 4 East, Suite 103 Paramus, NJ 07652 (201)226-9245

Date: December 8, 2003

Certificate of Mailing Under 37 CFR 1.8

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to MAIL STOP PATENT APPLICATION. COMMISSIONER FOR PATENTS, P. O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA. 22313-1450 on December 8 2003.

Steve S. Cha, Reg. No. 44,069 Name of Registered Rep.)



This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

축 있 버 충

10-2003-0025147

Application Number

출 원 년 월 일 Date of Application 2003년 04월 21일

APR 21, 2003

출 원

인 :

삼성전자주식회사

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

09

Applicant(s)



2003

년

원

30

일

특

허

청

COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【권리구분】 특허

【수신처】 특허청장

【참조번호】 0005

【제출일자】 2003.04.21

【국제특허분류】 G02B

【발명의 명칭】 외부 온도변화와 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장잠김을 유

지하는 방법 및 이를 이용한 파장분할다중방식 광원

【발명의 영문명칭】 METHOD FOR TEMPERATURE-INDEPENDENT INJECTION-LOCKING OF

FABRY-PEROT LASERS AND WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXED

OPTICAL SOURCE USING THE SAME

【출원인】

【명칭】 삼성전자 주식회사

【출원인코드】 1-1998-104271-3

【대리인】

【성명】 이건주

【대리인코드】 9-1998-000339-8

【포괄위임등록번호】 2003-001449-1

【발명자】

【성명의 국문표기】 신동재

【성명의 영문표기】SHIN, Dong Jae【주민등록번호】730612-1812415

【우편번호】 442-739

【주소】 경기도 수원시 팔달구 영통동 955-1 황골주공아파트 149-1803

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 황성택

【성명의 영문표기】HWANG, Seong Taek【주민등록번호】650306-1535311

【우편번호】 459-707

【주소】 경기도 평택시 독곡동 대림아파트 102-303

【국적】 KR

【발명자】

e e

【성명의 국문표기】 오윤제

【성명의 영문표기】 OH.Yun Je

【주민등록번호】 620830-1052015

【우편번호】 449-915

【주소】 경기도 용인시 구성면 언남리 동일하이빌 102동 202호

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 정대광

【성명의 영문표기】JUNG, Dae Kwang【주민등록번호】710327-1822527

【우편번호】 441-390

【주소】 경기도 수원시 권선구 권선동 권선3지구 주공3차 상록아파트

335동 1 004호

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 이재혁

【성명의 영문표기】LEE, Jae Hyuck【주민등록번호】690111-1011145

【우편번호】 431-808

【주소】 경기도 안양시 동안구 관양2동 1469

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 이중기

【성명의 영문표기】LEE, Jung Kee【주민등록번호】620205-1408519

【우편번호】 441-704

【주소】 경기도 수원시 권선구 금곡동 LG빌리지 309동 1302호

【국적】 KR

【심사청구】 청구

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의

한 출원심사 를 청구합니다. 대리인

이건주 (인)

[수수료]

【기본출원료】	20	면	29,000	원
【가산출원료】	5	면	5,000	원
【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	13	항	525,000	원
【합계】	559,00)0 원		

【요약서】

【요약】

본 발명은 파장분할 다중방식 광통신에 사용되는 경제적인 광원으로서, 온도 조절기를 사용하지 않고도 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장잠김을 유지하는 방법 및 이를 이용한 파장분할다중방식 광원에 관한 것이다.

본 발명의 파장분할다중방식 광원은 스펙트럼 분할된 비간섭성 광을 주입하여 상기 주입 광의 파장과 일치하는 발진 모드만을 증폭하여 출력하는 페브리-페롯 레이저와; 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류를 온도 및 온도에 따라 변하는 주입광과 발진모드의 파장관계에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱전류에 인접한 값으로 조절하는 바이어스 제어부를 포함하여 구성되며, 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱전류에 인접한 값의 바이어스 전류를 상기 페브리-페롯 레이저에 제공함으로써 온도 조절기를 사용하지 않고 온도 변화에 상관없이 뛰어난 전송특성을 유지할 수 있다.

【대표도】

도 5

【색인어】

페브리-페롯 레이저, 파장잠김, 발진 문턱, 바이어스 전류

【명세서】

【발명의 명칭】

. . .

외부 온도변화와 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장잠김을 유지하는 방법 및 이를 이용한 파장분할다중방식 광원{METHOD FOR TEMPERATURE-INDEPENDENT INJECTION-LOCKING OF FABRY-PEROT LASERS AND WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXED OPTICAL SOURCE USING THE SAME}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 일반적인 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김 현상을 설명하기 위한 도면,

도 2는 주위 온도변화에 따른 외부 주입광과 페브리-페롯 레이저 출력광의 파장 변화를 나타낸 도면,

도 3은 종래 온도조절기가 장착된 페브리-페롯 레이저의 구조를 나타낸 도면.

도 4는 일반적인 페브리-페롯 레이저의 온도 변화에 따른 문턱 전류의 변화를 나타낸 도면,

도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저를 이용한 파장분할다중방식 광원의 구성을 나타낸 도면,

도 6는 도 5에 적용된 페브리-페롯 레이저 모듈의 제1 구성예를 나타낸 도면,

도 7는 도 5에 적용된 페브리-페롯 레이저 모듈의 제2 구성예를 나타낸 도면,

도 8은 도 5에 적용된 페브리-페롯 레이저 모듈의 제3 구성예를 나타낸 도면.

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

. .

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

본 발명은 페브리-페롯 레이저를 이용한 광통신에 관한 것으로, 특히 온도조절기를 사용하지 않고도 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장잠김을 유지하는 방법 및 이를 이용한 파장분할다중방식 광원에 관한 것이다.

210 일반적으로, 파장분할다중방식 수동형 광 가입자망(passive optical network: PON)은 각 가입자에게 부여된 고유의 파장을 이용하여 초고속 광대역 통신 서비스를 제공한다. 따라서, 통신의 비밀 보장이 확실하고 각 가입자가 요구하는 별도의 통신 서비스 또는 통신용량의 확대를 쉽게 수용할 수 있으며 새 가입자에게 부여될 고유의 파장을 추가함으로써 쉽게 가입자의 수를 확대할 수 있다. 이와 같은 장점에도 불구하고, 중앙 기지국(central office: CO)과 각 가입자단에서 특정 발진 파장의 광원과 광원의 파장을 안정화하기 위한 부가적인 파장 안정화회로의 필요성으로 인해 가입자에게 높은 경제적 부담을 요구하므로 파장분할다중방식 수동형 광 가입자망은 아직 실용화되지 못하고 있다. 따라서, 파장분할다중방식 수동형 광 가입자망의 구현을 위해서는 경제적인 파장분할다중방식 광원의 개발이 필수적이다.

이러한 파장분할다중방식 광원으로 분산 귀환 레이저 어레이(distributed feedback laser array: DFB laser array), 다파장 레이저(multi-frequency laser: MFL), 스펙트럼 분할 방식 광원(spectrum-sliced light source), 비간섭성 광에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저 (mode-locked Fabry-Perot laser with incoherent light) 등이 제안되었다.

<12> 그러나, 분산 귀환 레이저 어레이와 다파장 레이저는 제작 과정이 복잡하며 파장분할다 중방식을 위해 광원의 정확한 파장 선택성과 파장 안정화가 필수적인 고가의 소자들이다.

최근에 활발히 연구되고 있는 스펙트럼 분할 방식 광원은 넓은 대역폭의 광 신호를 광학 필터(optical filter) 또는 도파로형 회절 격자(waveguide grating router: WGR)를 이용하여 스펙트럼 분할함으로써 많은 수의 파장분할된 채널들을 제공할 수 있다. 따라서, 특정 발진 파장의 광원이 필요하지 않으며 파장 안정화를 위한 장비 역시 필요하지 않다. 이러한 스펙트럼 분할 방식 광원으로서 발광 다이오드(light emitting diode: LED), 초발광 다이오드 (superluminescent diode: SLD), 페브리-페롯 레이저(Fabry-Perot laser: FP laser), 광섬유 증폭기 광원(fiber amplifier light source), 극초단 광 펄스 광원 등이 제안되었다.

기러나, 스펙트럼 분할 방식 광원으로 제안된 발광 다이오드와 초발광 다이오드는 광 대역폭이 넓고 저렴하지만 변조 대역폭과 출력이 낮으므로 하향 신호에 비해 변조 속도가 낮은 상향 신호를 위한 광원으로 적합하다. 페브릿-페롯 레이저는 저가의 고출력 소자이나 대역폭이 좁아 많은 수의 파장분할된 채널들을 제공할 수 없으며 스펙트럼 분할된 신호를 고속으로 변조하여 전송하는 경우 모드 분할 잡음(mode partition noise)에 의한 성능 저하가 심각하다는 단점이 있다. 극초단 필스 광원은 광원의 스펙트럼 대역이 매우 넓고 간섭성(coherent)이 있으나 발진되는 스펙트럼의 안정도가 낮고 또한 필스의 폭이 수 ps에 불과하여 구현이 어렵다.

V기 광원들을 대신하여 광섬유 증폭기에서 생성되는 자연 방출광(amplified spontaneous emission light: ASE light)을 스펙트럼 분할하여 많은 수의 파장분할된 고출력 채널들을 제공할 수 있는 스펙트럼 분할 방식 광섬유 증폭기 광원(spectrum-sliced fiber amplifier light source)이 제안되었다. 그러나, 스펙트럼 분할 방식 광원은 각 채널이 서로 다른 데이터를 전송하기 위하여 LiNbO

3 변조기와 같은 고가의 외부 변조기를 별도로 사용하여야만 한다.

. . . .

** 한편, 비간섭성 광에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저는 발광 다이오드 또는 광섬유 증폭기 광원과 같은 비간섭성 광원에서 생성되는 넓은 대역폭의 광 신호를 광학 필터 또는 도파로형 회절 격자를 이용하여 스펙트럼 분할한 다음 편향기(isolator)가 장착되지 않은 페브리-페롯 레이저에 주입하여 출력되는 파장 잠김된 신호를 전송에 사용한다. 일정 출력 이상의 스펙트럼 분할된 신호가 페브리-페롯 레이저에 주입될 경우 페브리-페롯 레이저는 주입되는 스펙트럼 분할된 신호의 파장과 일치하는 파장만을 생성하여 출력한다. 이러한 비간섭성 광에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저는 페브리-페롯 레이저를 데이터 신호에 따라 직접 변조함으로써 보다 경제적으로 데이터를 전송할 수 있다.

도 1은 일반적인 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김 현상을 설명하기 위한 도면이다. 도면에서 10은 일반적인 페브리-페롯 레이저(40)의 광 스펙트럼을 나타내며, 20은 페브리-페롯 레이저(40)에 입력되는 외부 비간섭광의 스펙트럼을 나타내며, 30은 입력되는 외부 비간섭광에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저의 광 스펙트럼을 나타낸다.

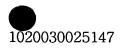
도 1을 참조하면, 페브리-페롯 레이저(40)는 단일 파장을 출력하는 분산 귀환 레이저와 는 달리 레이저 다이오드의 공진 파장과 제작 물질의 이득 특성에 따라 한 개의 파장을 중심으로 일정 파장 간격으로 위치하는 복수의 발진 모드들이 나타난다(10). 이때, 외부에서 간섭광 또는 비간섭광(20)이 입력되면, 주입광의 파장과 일치하지 않는 발진 모드들은 억제되고, 주입광의 파장과 일치하는 발진 모드들은 억제되고, 주입광의 파장과 일치하는 발진 모드만이 증폭되어 출력된다(30).

<19> 그러나, 페브리-페롯 레이저가 고속 장거리 전송에 적합한 파장 잠김된 신호를 출력하기 위해서는 넓은 대역폭의 고출력 광 신호를 주입하여야 한다. 뿐만 아니라, 외부 온도를 제어

. . . .

하지 않을 경우 외부 온도에 변화가 있으면 페브리-페롯 레이저의 모드가 변하게 되고 이로 인하여 페브리-페롯 레이저는 주입되는 스펙트럼 분할된 신호의 파장과 일치하는 파장에서 벗어나 잠김 현상이 해소되므로 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저를 이용한 파장분할다중방식 광원으로서 사용할 수 없게 된다. 이는 페브리-페롯 레이저의 파장 변화율이 대략 0.1nm/℃인 반면 . 주입광의 스펙트럼 분할에 사용되는 도파로형 회절격자의 파장변화율은 대략 0.01nm/℃이기때문이다. 따라서, 온도 변화에 따라 주입광과 페브리-페롯 레이저의 발진 모드의 스펙트럼 겹침(spectral overlap)이 변하는 것을 피할 수 없다.

- 도 2는 주위 온도변화에 따른 외부 주입광과 페브리-페롯 레이저 출력광의 파장 변화를 나타낸 도면이다. 도 2의 (a)에서 주위 온도가 T₀이며, (b), (c), (d)로 △T만큼 증가함에 따라 페브리-페롯 레이저의 발진파장이 적색편이(Red shift)함을 나타낸다. 이때, (a), (d)에서는 주입광의 3dB 선폭(A) 내에 존재하는 발진 모드가 파장 잠김 되는(굵은 화살표로 표기됨) 반면, (b)와 (c)에서는 주입광의 3dB 선폭(A) 내에 발진 모드가 존재하지 않는 상황이 발생하고 이때 파장잠김 현상이 사라짐을 알 수 있다.
- <21> 따라서, 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저를 파장분할다중방식 광원으로서 사용하려고 하면 외부온도제어(TEC controller)가 필수적이다.
- <22> 도 3은 온도조절기가 장착된 종래의 페브리-페롯 레이저의 구조를 나타낸 도면이다.
- 도 3을 참조하면, 종래의 페브리-페롯 레이저는 TEC(Thermo-Electric Cooler) 제어기 (TEC controller, 31), 서미스터(thermistor, 32) 및 TEC(34)로 구성되며, 상기 TEC 제어기 (31)는 서미스터(32)를 통해 페브리-페롯 레이저(33)의 온도를 감지하고, TEC(34)를 이용하여 상기 페브리-페롯 레이저(33)의 온도를 조절하게 된다.



•

출력 일자: 2003/10/7

-24> 그러나, 상기 종래기술의 경우 페브리-페롯 레이저에 서미스터와 TEC를 결합시켜야 하므로 패키징(Packaging) 비용이 증가하고, TEC 제어기를 부가적으로 장착해야 하므로 전반적인 비용이 증가하게 된다. 결국, 가입자에게 높은 경제적 부담을 요구하므로 파장분할다중방식 수동형 광 가입자망은 아직 실용화되지 못하고 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

- 따라서, 본 발명의 목적은 파장분할다중방식 광통신에 사용되는 경제적인 광원으로서,
 온도제어기를 사용하지 않고도 온도 변화에 상관없이 외부 광 주입에 의해 파장 잠김이 유지되
 도록 하는 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장잠김을 유지하는 방법 및 이를 이용
 한 파장분할다중방식 광원을 제공하는데 있다.
- 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 파장분할다중방식 광원은 스펙트럼 분할된 비간 섭성 광을 주입하여 상기 주입광의 파장과 일치하는 발진 모드만을 증폭하여 출력하는 페브리-페롯 레이저와; 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류를 온도 및 온도에 따라 변 하는 주입광과 발진모드의 파장관계에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱전류에 인 접한 값으로 조절하는 바이어스 제어부를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.
- *27> 바람직하게는, 상기 바이어스 제어부는 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류를 감지하는 문턱 전류 감지기; 및 상기 감지된 문턱 전류에 따라 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류를 조절하는 바이어스 제어기를 포함하여 구성되며, 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류가 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류의 0.5배 이상, 1.5배 이하가되도록 조절하는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김을 유지하는 방법은 온도 및 온도에 따라 변하는 주입광과 발진모드의 파장관계에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱전류를 측정하는 과정과; 상기 문턱전류에 인접한 값의 바이어스 전류를 상기 페브리-페롯 레이저에 제공하는 과정과; 스펙트럼 분할된 비간섭성 광을 상기 페브리-페롯 레이저에 주입하는 과정을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.

*29> 바람직하게는, 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류는 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류의 0.5배 이상, 1.5배 이하인 것을 특징으로 한다.

【발명의 구성 및 작용】

.

- 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 도면에서 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호 및 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
- 도 4는 페브리-페롯 레이저의 온도에 따른 문턱 전류의 변화를 나타낸 것으로, 이를 통해 본 발명의 기술적 원리를 설명하면 다음과 같다.
- 도 4를 참조하면, 온도가 0 ℃(0)에서 60 ℃(U)로 증가할 때 문턱 전류는 10 mA에서 27 mA로 증가하게 된다. 이러한 급격한 문턱 전류의 변화에 의해 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김 현상 및 이를 이용한 전송특성은 많은 영향을 받게 된다. 예를 들어 페브리-페롯 레이저의 바이어스가 20 mA라고 가정하면, 온도가 낮을 때는 문턱 전류가 바이어스 전류에 비해 상대적으

. .

로 작으므로, 페브리-페롯 레이저는 다수의 강한 발진 모드를 가지게 된다. 따라서 광 주입에 의한 주변 모드 억제율이 떨어지게 되어 결과적으로 전송특성이 나빠지게 된다. 온도가 높을 때는 문턱 전류가 바이어스 전류에 비해 상대적으로 크므로, 페브리-페롯 레이저의 광 출력이 약하여 전송특성이 나빠지게 된다. 또한 온도의 변화는 주입광과 페브리-페롯 레이저 발진 모 드들의 스펙트럼 겹침(spectral overlap)을 변화시키므로 파장 잠김 현상 및 이를 이용한 전송 특성에도 영향을 미치게 된다. 주입광의 중심 파장과 발진 모드의 파장이 잘 일치하는 경우와 잘 일치하는 않는 경우는 페브리-페롯 레이저 공진기의 특성 변화로 인하여 문턱전류의 변화를 초래하여 각각 다른 전송특성을 나타낸다. 따라서 온도 조절기가 없는 페브리-페롯 레이저를 사용할 경우, 파장 잠김을 통해 좋은 전송특성을 온도 변화에 상관없이 얻기 위해서는 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류를 온도에 따라 변하는 페브리-페롯 레이저의 문턱전류 에 인접한 값으로 조절하는 것이 매우 중요하다. 여기서, 문턱전류에 인접한 값이라 함은 상기 문턱전류와 거의 동일한 값을 의미하지만, 필요에 따라 온도 조절기 없이 사용 가능한 페브리 -페롯 레이저의 바이어스 전류(Ib)는 대략 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류(Ith)의 0.5배 이상 , 1.5배 이하(0.5Ith ≤Ib ≤1.5Ith)이다.

- 도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저를 이용한 파장분할다중방식 광원의 구성을 나타낸 도면이다.
- 본 발명의 파장분할다중방식 광원(100)은 주입광에 의해 파장 잠김되고, 파장분할다중화된 광신호를 전송 링크(300)로 출력하는 기능을 수행하며, 자연방출광원(ASE source, 110)과, 순환기(circulator, 120)와, 1xN 도파로형 회절격자(AWG, 130)와, N 개의 페브리-페롯 레이저모듈(200)을 포함하여 구성된다. 또한, N 개의 페브리-페롯 레이저 모듈(200)은 각각 페브리-페롯 레이저(FP-LD)(210)와 바이어스 제어부(220)를 포함한다.

<35> 상기 자연방출광원(Amplified Spontaneous Emission, 110)은 넓은 선폭을 갖는 비간섭성 광원으로서 상기 페브리-페롯 레이저(210)에 주입될 광을 생성하여 출력한다.

상기 순환기(120)는 제1 내지 제3 포트를 구비하며, 상기 자연방출광원(110)에서 생성되어 제1 포트로 입력된 비간섭성 광을 제2 포트를 통해 상기 1xN 도파로형 회절격자(130)로 출력한다. 또한, 제2 포트를 통해 상기 1xN 도파로형 회절격자(130)로부터 입력되는 비간섭성 광에 파장잠김된 파장분할다중 광을 제3 포트를 통해 상기 전송링크(300)로 출력한다.

《37》 상기 1xN 도파로형 회절격자(130)는 상기 순환기(120)와 상기 페브리-페롯 레이저 모듈 (200) 사이에 배치되며, 하나의 다중화포트와 N개의 역다중화포트를 구비한다. 상기 도파로형 회절격자(103)는 상기 순환기(102)의 제2 포트를 통해 다중화포트로 입력되는 자연방출광을 각각 중심 파장이 다른 비간섭광 채널들로 분리하여 N 개의 상기 페브리-페롯 레이저 모듈(200)로 출력하고, 또한 상기 페브리-페롯 레이저 모듈(200)로부터 입력되는 파장잠김된 광을 다중화하여 상기 순환기(120)의 제2 포트로 출력하는 기능을 수행한다.

상기 페브리-페롯 레이저 모듈(200)은 상기 도파로형 회절격자(130)의 N개의 역다중화포트에 각각 하나씩 연결되며, 페브리-페롯 레이저(FP-LD, 210))와, 바이어스 제어부(220)를 포함하여 구성된다. 상기 페브리-페롯 레이저(210)는 상기 도파로형 회절격자(130)에 의해 스펙트럼 분할된 비간섭성 광에 파장 잠김된 광을 출력한다. 상기 바이어스 제어부(220)는 온도 및 온도에 따라 변하는 주입광과 발진모드의 파장관계에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저 (210)의 바이어스를 조절하는 기능을 수행하며, 문턱감지기(221)와 바이어스 제어기(222)로 구성된다. 상기 문턱감지기(221)는 온도 및 온도에 따라 변하는 주입광과 발진모드의 파장관계에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저(210)의 발진 문턱전류를 감지하며, 상기 바이어스 제어기(222)는 상기 페브리-페롯 레이저(210)의 바이어스 전류를 상기 문턱전류에 인접한 값으로

조절한다. 여기서, 문턱전류에 인접한 값이라 함은 상기 문턱전류와 거의 동일한 값을 의미하지만, 필요에 따라 페브리-페롯 레이저의 문턱전류(Ith)의 0.5배 이상, 1.5배 이하(0.5Ith ≤ Ib ≤1.5Ith) 범위 내에서 적절히 조절할 수 있다.

- 도 6 내지 도 8은 각각 본 발명의 제1, 제2, 제3 실시예에 따른 페브리-페롯 레이저 모듈(200)의 구성예를 나타낸 도면으로, 상기 도 5의 문턱감지기(221)의 구성을 달리하여 구현한 예를 도시한 것이다.
- 역 면저, 도 6에 도시된 페브리-페롯 레이저 모듈(220)은 페브리-페롯 레이저(FP-LD, 210) 와, 임피던스 센서(impedance sensor, 221a)와, 바이어스 제어기(Bias controller, 222)를 포함하며, 임피던스 센서(221a)의 임피던스 변화를 통해 페브리-페롯 레이저(FP-LD, 210)의 문턱 전류를 감지하기 위한 구성이다. 이는 페브리-페롯 레이저(210)가 발진 문턱을 전후하여 전기적 특성(예컨대 저항 값)이 크게 변화하는 점을 이용한 것으로, 임피던스 변화를 감지하여 바이어스를 조절한다.
- 도 7의 페브리-페롯 레이저 모듈(220)은 페브리-페롯 레이저(FP-LD, 210)와, 광파워 센서(Optical power sensor, 221b)와, 바이어스 제어기(222)를 포함하며, 광파워 센서(221b)의 광출력 변화를 통해 페브리-페롯 레이저(FP-LD, 210)의 문턱전류를 감지하기 위한 구성이다. 이는 페브리-페롯 레이저(210)의 광출력이 발진 문턱을 전후하여 급격히 증가하는 점을 이용한 것으로, 광파워 변화를 감지하여 바이어스를 조절한다.
- 도 8의 페브리-페롯 레이저 모듈(220)은 페브리-페롯 레이저(FP-LD, 210)와, 바이어스 제어기(222)와 온도센서(Temperature sensor, 223)를 포함한다. 이는 상기 페브리-페롯 레이저 (210)의 각 온도별 문턱전류를 미리 측정하여 이를 데이터화 한 lookup-table(221c)을 작성한

다음, 온도센서(223)로 페브리-페롯 레이저(210)의 온도를 감지하여 이에 대응되는 문턱전류 값을 기작성된 룩업 테이블(lookup-table)(221c)에서 찾고, 이에 따라 바이어스를 조절한다.

한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

【발명의 효과】

. n •

- 상술한 바와 같이 본 발명은 페브리-페롯 레이저의 바이어스를 온도 및 온도에 따라 변하는 주입광과 발진모드의 파장관계에 따라 적절히 조절함으로써 온도 조절기를 사용하지 않고도 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장잠김을 유지할 수 있다.
- (45) 따라서, 본 발명은 온도 조절기가 필요 없는 경제적이고 효율적인 파장분할다중방식 광원 및 이를 이용한 파장분할다중방식 수동형 광 가입자망을 구현할 수 있는 이점이 있다.
- 본 발명의 최적 바이어스 전류에서 동작하는 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저는 온도 조절기를 사용하지 않고 온도 변화에 상관없이 뛰어난 전송특성을 유지할 수 있으므로 파장분할다중방식 광 송신기의 경제적인 구현에 응용될 수 있다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

스펙트럼 분할된 비간섭성 광을 주입하여 상기 주입광의 파장과 일치하는 발진 모드만을 증폭하여 출력하는 페브리-페롯 레이저와;

상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류를 온도 및 온도에 따라 변하는 주입 광과 발진모드의 파장관계에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱전류에 인접한 값으 로 조절하는 바이어스 제어부를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 파장분할다중방식 광원.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 바이어스 제어부는

상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류를 감지하는 문턱 전류 감지기; 및

상기 감지된 문턱 전류에 따라 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류를 조절하는 바이어스 제어기를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 파장분할다중방식 광원.

【청구항 3】

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 바이어스 제어부는

상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류가 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류의 0.5배 이상, 1.5배 이하가 되도록 조절하는 특징으로 하는 파장분할다중방식 광원.

【청구항 4】

제 2 항에 있어서, 상기 문턱 전류 감지기는

상기 페브리-페롯 레이저의 광출력 변화에 의해 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류를 감지하는 광출력 센서로 된 것을 특징으로 하는 파장분할다중방식 광원.

【청구항 5】

제 2 항에 있어서, 상기 문턱 전류 감지기는

상기 페브리-페롯 레이저의 임피던스 변화에 의해 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류를 감지하는 임피던스 센서로 된 것을 특징으로 하는 파장분할다중방식 광원.

【청구항 6】

제 2 항에 있어서, 상기 문턱 전류 감지기는

상기 페브리-페롯 레이저의 사용 온도를 감지하는 온도 센서 및 룩업 테이블 (loockup-table)로 된 것을 특징으로 하는 파장분할다중방식 광원.

【청구항 7】

광원과;

주입광의 파장과 일치하지 않는 발진 모드들은 억제하고, 상기 주입광의 파장과 일치하는 발진 모드만을 증폭하여 출력하는 페브리-페롯 레이저와;

상기 광원에서 발생된 광을 스펙트럼 분할하여 상기 페브리-페롯 레이저의 주입광으로 제공하고, 상기 페브리-페롯 레이저에 의해 파장 잠김된 신호를 다중화하는 파장분할다중화장치와;

상기 광원에서 발생된 광을 상기 파장분할다중화장치에 입력하고, 상기 파장분할다중화 장치에 의해 다중된 신호를 전송링크로 출력하는 순환기와;

온도에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류를 감지하는 문턱 전류 감지기; 및

상기 감지된 문턱 전류에 따라 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류를 상기 문턱전류에 인접한 값으로 조절하는 바이어스 제어기를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 파장분할다중방식 광원.

【청구항 8】

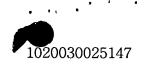
. . .

페브리-페롯 레이저의 파장 잠김 유지방법에 있어서,

온도 및 온도에 따라 변하는 주입광과 발진모드의 파장관계에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱전류를 측정하는 과정과;

상기 문턱전류에 인접한 값의 바이어스 전류를 상기 페브리-페롯 레이저에 제공하는 과 정과;

스펙트럼 분할된 비간섭성 광을 상기 페브리-페롯 레이저에 주입하는 과정을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김을 유



지하는 방법.

【청구항 9】

제 8 항에 있어서, 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류는

상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류의 0.5배 이상, 1.5배 이하인 것을 특징으로 하는 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김을 유지하는 방법.

【청구항 10】

제 8 항 또는 제 9 항에 있어서, 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱전류 측정은

상기 페브리-페롯 레이저의 광출력 변화를 측정함으로써 이루어지는 것을 특징으로 하는 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김을 유지하는 방법.

【청구항 11】

제 8 항 또는 제 9 항에 있어서, 상기 페브리-페롯 레이저의 문턱전류 측정은

상기 페브리-페롯 레이저의 임피던스 변화를 측정함으로써 이루어지는 것을 특징으로 하는 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김을 유지하는 방법.

【청구항 12】

페브리-페롯 레이저의 파장 잠김 유지방법에 있어서,



온도 및 온도에 따라 변하는 주입광과 발진모드의 파장관계에 따라 변하는 상기 페브리-페롯 레이저의 다양한 온도 변화에 따른 문턱전류를 측정하는 과정과;

상기 온도 및 이에 대응되는 문턱전류를 데이터화하여 저장하는 과정과;

상기 페브리-페롯 레이저의 사용 온도를 측정하는 과정과;

상기 저장된 데이터를 이용하여 상기 페브리-페롯 레이저의 사용 온도에 대응하는 문턱 전류에 인접한 값의 바이어스 전류를 상기 페브리-페롯 레이저에 제공하는 과정과;

스펙트럼 분할된 비간섭성 광을 상기 페브리-페롯 레이저에 주입하는 과정을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김을 유 지하는 방법.

【청구항 13】

제 12 항에 있어서, 상기 페브리-페롯 레이저에 제공되는 바이어스 전류는

상기 페브리-페롯 레이저의 문턱 전류의 0.5배 이상, 1.5배 이하인 것을 특징으로 하는 외부 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장 잠김을 유지하는 방법.



【도면】

